

## ГРАФІК ПІДКЛЮЧЕНЬ ДО ВІДЕОЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПОСТЕРНОГО ЗАХИСТУ

Відділення: Інженерія та матеріалознавство

Секція: Аерокосмічна техніка та оборонні технології

ДАТА: 20.02.2025

**УВАГА! Учасники підключаються до конференції за 5 хв. до зазначеного часу та очікують початку захисту у залі очікування**

№ з/п	ЧАС ПІДКЛЮЧЕННЯ	ПІБ УЧАСНИКА	ЗАКЛАД ОСВІТИ	КЛАС
1	15:00	Насвіт Назар Ярославович	Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ»	8
2	15:20	Писарчук Маргарита Юріївна	Гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов	8
3	15:40	Поляков Арсен Андрійович	Ліцей "Академія"	9
4	16:00	Братченя Варвара Євгенівна	Гімназія № 178	10
5	16:20	Зяблов Нікіта Олександрович	Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка	10
6	16:40	Лукаш Ангеліна Андріївна	Гімназія № 178	10
7	17:00	Махінько Олександра Антонівна	Ліцей «Наукова зміна»	10
8	17:20	Сідун Іван Дмитрович	Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ»	10
9	17:40	То Хоанг Діана	Гімназія № 178	10
10	18:00	Хоанг Бао Ань	Гімназія № 178	10
11	18:20	Юнлю Кемалджан Хусейнович	Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ»	10
12	18:40	Арсенюк Тарас Олександрович	Київський військовий ліцей імені Івана Богуна	11
13	19:00	Рибіна Ольга Олексіївна.	Гімназія № 178	11
14	19:20	Хамзін Ренат Тимурович	Гімназія № 178	11